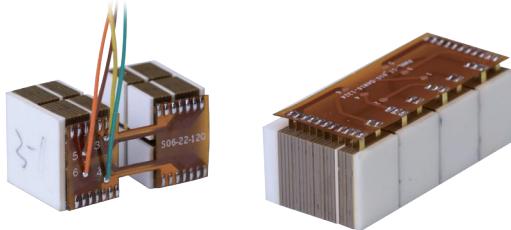


## ◆ 微步电机模组



### 主要特点

- 纳米级步进精度
- 重复精度高
- 微秒级响应
- 理论无线行程
- 断电自锁

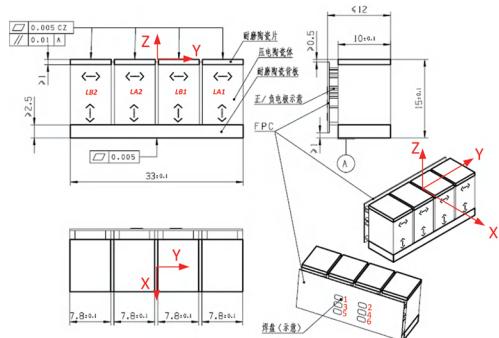
### 性能简介

微步电机陶瓷模组由多层压电陶瓷层（通过机械方式串联）以交错电极（电极间相互平行）的方式组成，其中包括了一定数量的压电陶瓷厚度片与压电陶瓷剪切片，能够在两轴输出位移。其通过厚度片抬高、剪切片前进，类似尺蠖昆虫的爬行方式来实现长行程。

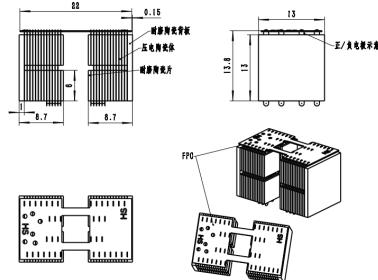
### 主要应用

- |            |          |
|------------|----------|
| ■ 半导体设备    | ■ 科学研究   |
| ■ 精密光学调节设备 | ■ 工业自动化  |
| ■ 精密运动控制   | ■ 精密检测设备 |

### 机械尺寸图

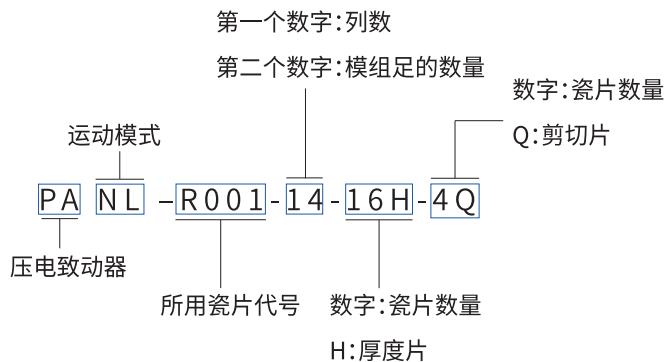


PANL-R001-14-16H4Q  
PANL系列微步电机模组



PANL-S06-22-5H7Q  
PANL-S06-22-7H5Q  
PANL-S06-22-12Q  
PANL系列微步电机模组

## 型号解读



## 技术参数

	PANL-R001-14-16H4Q	PANL-S06-22-5H7Q
运动轴/Active axes	Z/X	Z/X
元件高度一致性/Height uniformity	≤0.03 mm	≤0.03 mm
元件上顶面共面平面度/Coplanarity of the top surface	≤5 μm	≤5 μm
元件下底面平面度/Bottom surface coplanarity	≤5 μm	≤5 μm
元件上顶面与下底面平行度/ Top-to-bottom surface parallelism	≤10 μm	≤10 μm
剪切压电陶瓷驱动电压/ Actuating voltage of shear-mode ceramics	-250 V~+250 V	-250 V~+250 V
纵向压电陶瓷驱动电压/ Longitudinal piezoelectric ceramic drive voltage	-250 V~+250 V	-250 V~+250 V
剪切压电陶瓷位移(Y向位移)/Shear piezoelectric ceramic displacement (Y-axis displacement)	≥±2 μm@± 250 V	≥±7 μm@± 250 V
纵向压电陶瓷位移(Z向位移)/ Longitudinal piezoelectric ceramic displacement (Z-axis displacement)	≥3 μm@500 Vp-p(±250 V)	≥0.9 μm@500 Vp-p(±250 V)
剪切压电陶瓷最大输出力/ Maximum output force of shear piezoelectric ceramics	≥±100 N@±250 V	≥±50 N@±250 V
纵向压电陶瓷最大输出力/ Maximum output force of longitudinal piezoelectric ceramics	≥2000 N@+250 V	≥700 N@+250 V
单个压电陶瓷腿纵向机械刚度/ Longitudinal mechanical stiffness of a single piezoelectric ceramic leg	≥500 N/μm	≥250 N/μm

## 技术参数

	PANL-R001-14-16H4Q	PANL-S06-22-5H7Q
剪切压电陶瓷电容/ Capacitance of shear piezoelectric ceramics	≤40 nF±15%@ 1 Vp-p&1 kHz	≤45 nF±15%@ 1 Vp-p&1 kHz
纵向压电陶瓷电容/ Capacitance of longitudinal piezoelectric ceramics	≤150 nF±15%@ 1 Vp-p&1 kHz	≤40 nF±15%@ 1 Vp-p&1 kHz
剪切压电陶瓷迟滞非线性@500Vp-p/ Hysteresis nonlinearity of shear piezoelectric ceramics @ 500Vp-p	≤40%	≤40%
工作温度/Operating temperature	-25 °C~130 °C	-25 °C~130 °C
居里温度/Curie temperature	280 °C	280 °C
外形尺寸/Dimensions		
L	33 mm±0.1 mm	13 mm±0.1 mm
W	10 mm±0.1 mm	13 mm±0.1 mm
H	15 mm±0.005 mm	8.7 mm±0.005 mm

	PANL-S06-22-7H5Q	PANL-S06-22-12Q
运动轴/Active axes	Z/X	Z/X
元件高度一致性/Height uniformity	≤0.03 mm	≤0.03 mm
元件上顶面共面平面度/Coplanarity of the top surface	≤5 μm	≤5 μm
元件下底面平面度/Bottom surface coplanarity	≤5 μm	≤5 μm
元件上顶面与下底面平行度/ Top-to-bottom surface parallelism	≤10 μm	≤10 μm
剪切压电陶瓷驱动电压/ Actuating voltage of shear-mode ceramics	-250 V~+250 V	-250 V~+250 V
纵向压电陶瓷驱动电压/ Longitudinal piezoelectric ceramic drive voltage	-250 V~+250 V	—
剪切压电陶瓷位移(Y向位移)/Shear piezoelectric ceramic displacement (Y-axis displacement)	≥±5 μm@±250 V	≥±12 μm@±250 V
纵向压电陶瓷位移(Z向位移)/ Longitudinal piezoelectric ceramic displacement (Z-axis displacement)	≥1.5 μm@500Vp-p(±250 V)	—
剪切压电陶瓷最大输出力/ Maximum output force of shear piezoelectric ceramics	≥±50 N@±250 V	≥±50 N@±250 V
纵向压电陶瓷最大输出力/ Maximum output force of longitudinal piezoelectric ceramics	≥1000 N@+250 V	—
单个压电陶瓷腿纵向机械刚度/ Longitudinal mechanical stiffness of a single piezoelectric ceramic leg	≥250 N/μm	≥250 N/μm

## 技术参数

	PANL-S06-22-7H5Q	PANL-S06-22-12Q
剪切压电陶瓷电容/ Capacitance of shear piezoelectric ceramics	≤30 nF±15%@ 1 Vpp&1 kHz	≤90 nF±15%@ 1 Vpp&1 kHz
纵向压电陶瓷电容/ Capacitance of longitudinal piezoelectric ceramics	≤60 nF±15%@ 1 Vpp&1 kHz	—
剪切压电陶瓷迟滞非线性@500Vpp/Hysteresis nonlinearity of shear piezoelectric ceramics @ 500Vpp	≤40%	≤40%
工作温度/Operating temperature	-25 °C~130 °C	-25 °C~130 °C
居里温度/Curie temperature	280 °C	280 °C
外形尺寸/Dimensions		
L	13 mm±0.1 mm	13 mm±0.1 mm
W	13 mm±0.1 mm	13 mm±0.1 mm
H	8.7 mm±0.005 mm	8.7 mm±0.005 mm

\* 位移测试:驱动电压-250~250V、公差±15%;

\*\* 外形尺寸:标注尺寸为单侧陶瓷模组尺寸,不包括线路板;

\*\*\* 电容测试条件:常温环境, 1 Vpp, 1kHz, 公差±15%。

## 定制信息

- **驱动电压:** 隐冠可以灵活地定制器件的最大驱动电压, 我们提供的最大驱动电压常见可选范围为50~250V, 其他特殊的最大驱动电压也可根据客户需求灵活定制。
- **位移定制:** 输出位移主要决定于器件的尺寸, 隐冠提供多种剪切和厚度位移的组合, 位移行程可选。
- **工作频率:** 隐冠可以根据客户需求灵活设计, 单片致动器最高驱动频率可以达到50kHz。
- **外形定制:** 模组的长、宽和高度可根据客户需求灵活定制。
- **连接方式:** 在满足AWG使用标准的情况下, 可选配线束或柔性线路板。线束长度和朝向、线路板的设计也可根据客户需求灵活定制。